

---

### 3.3 特許

1. 伊原 博隆：“錫めっき膜および該錫めっき膜を形成する錫めっき浴”，2009-24105 (2009.2.4), 2009-209453 (2009.9.17)
  2. 伊原 博隆, 高藤 誠：“研磨方法”，2007-254794 (2007.9.28), 2009-83027 (2009.4.23)
  3. 伊原 博隆, 高藤 誠：“キトサン微粒子”，2007-173542 (2007.6.29), 2009-13073 (2009.1.22)
  4. 井原敏博：“金属イオンにより核酸の多重構造を安定化させる方法”，2009-032783
  5. 松田元秀, 三宅通博, 木村由美：“スラッジを含む固形成形体及び固形成形体の製造方法”，2009-221032(2009.10.1)
  6. 三宅通博, 松田元秀, 井野川人姿, 中野好夫, 後藤慎一郎：“水素生成用ゼオライト膜及び該膜を使用した水素生成方法”，2009-190963(2009.8.27)
  7. 森園靖浩, 連川貞弘, 迫達也, 根本洋之, 河野友香：“チタン製品の表面処理方法及びチタン製品”，特願 2010-017567(2010.1.29)
  8. 横井裕之, 真下 茂, OMURZAK ULU EMIL, 岩崎 秀治：“ナノダイヤモンドの製造方法”，2009-104824(2009.4.23)
  9. 横井裕之, 百田 寛：“カーボンナノチューブの合成方法”，2009-263515(2009.11.19)
  10. 大津雅亮, 高島和希, 市川司, 松尾浩紀, 網野廣之, 溝口雅士：“板材の成形方法及び装置”，特願 2010-035424(2010.2.19), 特開 2010-214468(2010.9.30)
  11. 真下 茂, 井口裕介, 柴崎康司：“機能材料およびその製造方法”，特願 2009-(2009.4.1)
  12. 真下 茂, オムルザク エミル, 横井 裕之, 岩崎秀治：“ナノダイヤモンドの製造方法”，特願 2009-104824(2009.4.23)
  13. 真下 茂, OMURZAK ULU EMIL, 岩崎 秀治：“ナノダイヤモンドの製造方法”，2009-104824(2009.4.23)
  14. 鳥越一平：“非破壊検査方法および非破壊検査装置”，2009-097690(2009.4.14)
  15. 鳥越一平：“漏洩検査方法および漏洩検査装置”，2009-124139(2009.5.22)
  16. 鳥越一平：“音響式測定装置及び音響式測定方法”，2009-138030(2009.6.9)
  17. 坂本重彦, 住友電気工業株式会社, 住友電工ハードメタル株式会社：“穴あけ加工方法”，特願 2009-022535(2009.2.3)
  18. 滝川 清, 日本製紙・福岡建設：“水底堆積土の処理方法”，特願 2009-第 158582 号 (2009.7.3), N-0344-0318/090639 (2009.7.3)
  19. 吉田耕之, 吉田友久, 松岡正裕, 北園芳人：“傾斜地盤安定具及び傾斜地盤安定化工法”，特願 2004-275104(2004.9.22), 特許第 4472476 号 (2010.3.12)
  20. 村上聖：“コンクリート躯体の曲げ補強用の高靱性ポリマーセメント、およびこの高靱性ポリマーセメントを用いたコンクリート躯体の曲げ補強工法”，特許公開 2009-203106(2009.9.10)
  21. 井手一貴, 福迫 武：“小型アンテナおよびアンテナ給電方法”，特願 2009-197722(2009.8.28)
-

- 
22. 中村輝久, 福迫 武: "平面アンテナおよび平面アンテナの偏波方式", 特願 2009 - 199314(2009.8.31)
  23. 武藏 泰雄 : "監視装置、監視システム、監視方法及び監視プログラム、特願 2009-251131", 特願 2009-251131(2009.10.30)
-